

(独) 日本学術振興会
薄膜第 131 委員会
第 276 回委員会議事録

1. 日 時：平成 28 年 12 月 7 日 (水) 13:00-13:15

2. 場 所：名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー 3 階 ベンチャーホール

3. 出席者：近藤高志 (東京大学), 田畑仁 (東京大学), 北川雅俊 (大阪大学), 大沢裕一 (㈱東芝), 大見俊一郎 (東京工業大学), 財満鎮明 (名古屋大学), 久保田均 (産業技術総合研究所), 飛世正博 (東北大学), 藤原康文 (大阪大学), 牧原克典 (名古屋大学), 森本章治 (金沢大学), 井上和裕 (㈱村田製作所), 鈴木寿弘 (㈱アルバック), 殿原浩二 (富士フイルム㈱), 林司 (日新電機㈱), 尾浦憲治郎 (大阪大学), 白木靖寛 (東京大学), 安田幸夫 (東北大学), 吉田貞史 (産業技術総合研究所), 大泊巖 (早稲田大学), 酒井朗 (大阪大学), 桜庭裕弥 (物質・材料研究機構), 霜垣幸浩 (東京大学), 福井孝志 (北海道大学), 堀勝 (名古屋大学), 宮崎照宣 (東北大学), 吉川明彦 (千葉大学), 高橋亮 (旭硝子㈱), 潮嘉二郎 (㈱ニコン), 北澤田鶴子 (シャープ㈱), 祖父江進 (㈱デンソー), 濱村浩孝 (㈱日立製作所), 古川彰彦 (三菱電機㈱), 三船博庸 (㈱リコー), 松本繁治 (㈱シンクロン), 小宮邦裕 (ローム㈱), 吉村武 (大阪府立大学), 南谷保 (金沢大学), 内田健一 (物質・材料研究機構), 都鳥頭司 (㈱東芝), 松本英俊 (東京工業大学), 野口啓介 (金沢工業大学), 植松大輔 (㈱デンソー), 河野欣 (㈱デンソー), 関淳志 (旭硝子㈱), 税所慎一郎 (㈱シンクロン), 神谷達也 (㈱デンソー)

4. 配布資料

(1) 第 275 回委員会議事録

5. 議 事：

◎前回議事録の承認 (配布資料(1))

大見委員より前回議事録の説明がなされ、承認された。

◎薄膜工学 (第 3 版)

近藤委員長より、薄膜工学 (第 3 版) が 11 月 30 日に発刊されたことが報告された。また、委員会の予算で一部を買い上げることが報告された。

◎審議事項

1. 2017 年 2 月研究会

田畑企画委員長より、2 月研究会の予定が説明された。

➤ 研究会テーマ「薄膜技術の工工学応用 (174 委員会と共催) : WG2」

➤ 日程：2016 年 2 月 20 日 (月)

企画委員会：10:30-12:30

委員会：13:00-13:15 (昼食なし)

研究会：13:15-17:35

懇親会：17:40-19:30

場所：京都テルサ

2. 2017 年 4 月研究会

森本委員より、4 月研究会の予定が説明された。

➤ 研究会テーマ「低温・高速成膜 : WG1, 2, 4」

日程：2017年4月28日（金）
企画委員会：10：30－12：00
委員会：12：00－13：00
研究会：13：00－17：30
場所：東京都立産業技術研究センター
企画委員会：2階 233 会議室
委員会・研究会：5階 531 会議室

3. 平成 29 年度研究会テーマ

近藤委員長より、平成 29 年度の研究会のテーマと予定が説明された。

H29 年度研究会予定

[2017 年]

1. 6 月（関西）化合物半導体（太陽電池、パワーデバイス）：W1（162 委員会と共催）
主：北川、藤原、林、原、北澤、鈴木
2. 7 月（東京）薄膜工学セミナー（薄膜の基礎から応用まで）
主：大見、近藤、田畑
3. 10 月（名古屋）センサー技術：W2, W3（154 委員会と共催）*ヘルスケア技術を含む
主：浅野、徳田、殿原、宮崎、関谷、平野、斎藤
4. 12 月（東京）3次元積層・加工技術・接合技術：W4
主：森本、霜垣、大沢、久保田、井上

[2018 年]

5. 2 月（東京）マテリアルインフォマティクスと薄膜技術
主：藤原、濱村、祖父江、竹中
6. 4 月（関西）薄膜技術を用いた省・小電力発電(生体発電)：W1, W2（174 委員会と共催）
主：北川、田畑、杉山、八瀬、林、須田

4. 事務担当者交代

近藤委員長より、学振の事務担当者の中村郁子さんが 11 月末付けで退職し、新任の方が 12 月 6 日に着任することが報告された。

以上